# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000862

International filing date: 24 January 2005 (24.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-062772

Filing date: 05 March 2004 (05.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 March 2005 (17.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

25. 1. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 3月 5日

出願番号 Application Number:

特願2004-062772

[ST. 10/C]:

[JP2004-062772]

出 願 人
Applicant(s):

出光興產株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 3月 4日

1) 11



1/E

【書類名】 特許願 【整理番号】 IDK1607A

平成16年 3月 5日 【提出日】

特許庁長官 今井 康夫 殿 【あて先】

H05B 33/14 【国際特許分類】 CO9K 11/06

【発明者】

千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地 【住所又は居所】

川村 久幸 【氏名】

【特許出願人】

000183646 【識別番号】

出光興產株式会社 【氏名又は名称】

【代理人】

100086759 【識別番号】

【弁理士】

渡辺 喜平 【氏名又は名称】

【手数料の表示】

013619 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】

【物件名】 明細書 1 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 【包括委任状番号】

0200131

#### 【書類名】特許請求の範囲

# 【請求項1】

基板上に、少なくとも陰極、発光層、正孔注入層、及び陽極をこの順に積層し、 前記正孔注入層が金属酸化物を含む有機EL素子。

#### 【請求項2】

前記正孔注入層の厚みが40~1000mmである請求項1に記載の有機EL素子。

#### 【請求項3】

前記陽極が透明電極であり、前記陰極が反射電極である請求項1又は請求項2に記載の 有機EL素子。

#### 【請求項4】

前記金属酸化物が、長期周期表3~13属の金属の酸化物である請求項1~3のいずれか1項に記載の有機EL素子。

#### 【請求項5】

前記金属酸化物が、酸化モリブテン、酸化バナジウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウムからなる群から選択される1種又は2種以上の金属酸化物である請求項 $1\sim4$ のいずれか1項に記載の有機EL素子。

#### 【請求項6】

前記正孔注入層に金属酸化物が  $0.01\sim50$  a t m%含まれる請求項 $1\sim5$  のいずれか 1 項に記載の有機 E L 素子。

#### 【請求項7】

前記正孔注入層と前記陽極の間に、保護層が設けられている請求項1~6のいずれか1項に記載の有機EL素子。

#### 【請求項8】

前記保護層が、金属である請求項7に記載の有機EL素子。

#### 【請求項9】

前記保護層が、Ag、Au、又はこれらの合金である請求項7に記載の有機EL素子。

#### 【請求項10】

前記保護層が、半導体である請求項7に記載の有機EL素子。

# 【請求項11】

前記保護層が、絶縁体である請求項7に記載の有機EL素子。

#### 【請求項12】

前記陰極と前記発光層の間に、絶縁層が設けられている請求項1~11のいずれか1項に記載の有機EL素子。

# 【請求項13】

前記陰極と前記発光層の間、又は前記絶縁層と前記発光層の間に、電子輸送層が設けられている請求項1~12のいずれか1項に記載の有機EL素子。

#### 【請求項14】

請求項1~13のいずれか1項に記載の有機EL素子を含んで構成される有機EL表示 装置。

#### 【書類名】明細書

【発明の名称】有機EL素子及び有機EL表示装置

# 【技術分野】

#### [0001]

本発明は、民生用及び工業用のディスプレイ、具体的には、携帯電話、PDA、カーナビ、モニター、TV等のディスプレイとして好適な、有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子及び有機EL表示装置に関する。

#### 【背景技術】

# [0002]

有機EL表示装置は、対向する電極間に発光層を挟持した有機EL素子から構成されている。有機EL素子の両電極間に電圧を印加すると、一方の電極から注入された電子と他方の電極から注入されたホールとが、発光層で再結合する。発光層中の有機発光分子は、再結合エネルギーによりいったん励起状態となり、その後、励起状態から基底状態に戻る。この際に放出されるエネルギーを光として取り出すことにより、有機EL素子は発光する。

#### [0003]

有機EL素子は基板上に形成されるが、光の取り出し側により二つのタイプに大別される。即ち、基板の反対側から光を取り出すトップエミッションタイプと、基板側から光を取り出すボトムエミッションタイプである。基板にTFT(薄膜トランジスタ)を形成する場合は、ボトムエミッションタイプではTFTが光の取り出しを妨げるため、トップエミッションタイプが好ましい。この場合、一般に、基板/TFT/陰極/発光層/正孔注入層/透明陽極の順序に積層されるが、透明陽極を発光層の上にスパッタリングにより形成すると、発光層が損傷を受け、寿命が短くなる問題があった。

# [0004]

そのため、正孔注入層の上に、保護膜として金属薄膜を形成し、その保護膜の上に透明 陽極を形成することが提案されている(例えば、特許文献1)。

【特許文献1】特開平06-290873号公報

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0005]

しかしながら、発光層を保護して有機EL素子の寿命を長くするための方法として、さらに他の方法が求められていた。

本発明の目的は、寿命の長い有機EL素子及び有機EL表示装置を提供することである

# 【課題を解決するための手段】

#### [0006]

本発明者らは鋭意研究の結果、正孔注入層に金属酸化物を含ませる(ドーピング)ことにより、長寿命化が達成できることを見出し、本発明を完成させた。

本発明によれば、以下の有機EL素子及び有機EL表示装置が提供できる。

- 1. 基板上に、少なくとも陰極、発光層、正孔注入層、及び陽極をこの順に積層し、 前記正孔注入層が金属酸化物を含む有機EL素子。
- 2. 前記正孔注入層の厚みが40~1000nmである1に記載の有機EL素子。
- 3. 前記陽極が透明電極であり、前記陰極が反射電極である1又は2に記載の有機EL素子。
- 4. 前記金属酸化物が、長期周期表3~13属の金属の酸化物である1~3のいずれか1 に記載の有機EL素子。
- 5. 前記金属酸化物が、酸化モリブテン、酸化バナジウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウムからなる群から選択される1種又は2種以上の金属酸化物である1~4のいずれか1に記載の有機EL素子。
- 6. 前記正孔注入層に金属酸化物が0. 01~50atm%含まれる1~5のいずれか1

に記載の有機EL素子。

- 7. 前記正孔注入層と前記陽極の間に、保護層が設けられている  $1\sim6$  のいずれか 1 に記載の有機 E L 素子。
- 8. 前記保護層が、金属である7に記載の有機EL素子。
- 9. 前記保護層が、Ag、Au、又はこれらの合金である7に記載の有機EL素子。
- 10. 前記保護層が、半導体である7に記載の有機EL素子。
- 11. 前記保護層が、絶縁体である7に記載の有機EL素子。
- 12. 前記陰極と前記発光層の間に、絶縁層が設けられている $1\sim11$ のいずれか1に記載の有機EL素子。
- 13. 前記陰極と前記発光層の間、又は前記絶縁層と前記発光層の間に、電子輸送層が設けられている1~12のいずれか1に記載の有機EL素子。
- 14.1~13のいずれか1に記載の有機EL素子を含んで構成される有機EL表示装置。

# 【発明の効果】

# [0007]

本発明によれば、正孔注入層に金属酸化物を含ませることにより、寿命の長い有機EL素子及び有機EL表示装置を提供できる。特に、発光層を保護するために正孔注入層を厚くしても、正孔注入層の厚膜化による電圧上昇を、金属酸化物により防ぐことができる。 【発明を実施するための最良の形態】

#### にめて矢加りるため、 【0008】

本発明は、図1(a)に示すように、基板2上に、少なくとも陰極3、発光層4、正孔注入層5、及び陽極6をこの順に積層している有機EL素子1であり、必要に応じて、介在層を設けることができる。

#### [0009]

例えば、図1 (b) に示すように、正孔注入層 5 と陽極 6 の間に、陽極形成時の正孔注入層へのスパッタリングダメージ防止のために、保護層 7 を設けることができる。また、図1 (c) に示すように、陰極 3 と発光層 4 の間に、陰極と有機化合物の付着性改善、リーク電流防止のために、絶縁層 9、さらに、電子注入性を高めるために、電子注入層 8 を設けることができる。

#### [0010]

本発明の特徴は、正孔注入層に、金属酸化物を含むことである。金属酸化物を含むことにより、正孔注入層を厚くしても駆動電圧の上昇を制御できる。

#### $[0\ 0\ 1\ 1]$

尚、図1(a),(b),(c)において、有機EL素子1は、光を基板2と反対側から取り出すトップエミッションタイプでもよく、光を基板2側から取り出すボトムエミッションタイプでもよい。トップエミッションタイプのときは、陽極が透明電極であり、陰極が反射電極である。ボトムエミッションタイプのときは、陽極が反射電極であり、陰極が透明電極である。

#### $[0\ 0\ 1\ 2]$

図1以外の有機EL素子の代表的な構成例を以下に示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

- (i) 陰極/発光層/正孔注入層/保護層/陽極
- (ii) 陰極/発光層/正孔輸送層/正孔注入層/保護層/陽極
- (iii) 陰極/電子注入層/発光層/正孔注入層/保護層/陽極
- (iv)陰極/電子注入層/発光層/正孔輸送層/正孔注入層/保護層/陽極
- (v)陰極/電子注入層/電子輸送層/発光層/正孔注入層/保護層/陽極
- (vi)陰極/電子注入層/電子輸送層/発光層/正孔輸送層/正孔注入層/保護層/陽極 これらの中で (v), (vi)の構成が好ましい。

#### [0013]

以下に、各部材について説明する。

# (1) 基板

本発明の有機EL素子は基板上に作製する。

基板としてはガラス板、ポリマー板等が好適に用いられる。ガラス板としては、特にソ ーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラ ス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等が好ましい。ポリマー板とし ては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエーテルサルフ ァイド、ポリサルフォン等が好ましい。

# [0014]

# (2)陽極

陽極は、4.5 e V以上の仕事関数を有するものが好ましい。陽極の例として、酸化イ ンジウム錫合金(ITO)、酸化インジウム亜鉛合金(IZO)、酸化錫(NESA)、 金、銀、白金、銅等があげられる。この中で、酸化インジウム亜鉛合金(IZO)は室温 で成膜できること、非晶質性が高いので陽極の剥離等が起きにくいことから特に好ましい

#### [0015]

陽極のシート抵抗は、 $1000\Omega/\square$ 以下が好ましい。より好ましくは、 $800\Omega/\square$ 、さらに好ましくは、500Ω/□である。

陽極から発光を取出す場合には、陽極の発光に対する透過率を10%より大きくするこ とが好ましい。より好ましくは30%以上、さらに好ましくは50%以上である。

#### $[0\ 0\ 1\ 6\ ]$

陽極の膜厚は材料にもより最適値が異なるが、通常 $10nm\sim1\mu m$ 、好ましくは10~200nmの範囲で選択される。

陽極の製膜は、公知の製膜方法であれば特に制限されない。好ましくは、蒸着法やスパ ッタリング法、塗布法がよい。

#### [0017]

#### (3) 発光層

発光層を形成する方法としては、蒸着法、スピンコート法、LB法等の公知の方法を適 用することができる。また、特開昭57-51781号公報に開示されているように、樹 脂等の結着剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピンコート法等に より薄膜化することによっても、発光層を形成することができる。

#### $[0\ 0\ 1\ 8]$

発光層に用いられる材料は、長寿命な発光材料として公知のものを用いることが可能で あるが、式(1)で示される材料を発光材料として用いることが望ましい。

#### 【化1】

#### $(Ar^1)_{\perp} (X)_{m}$ (1)

(式中、Ar $^1$ は核炭素数 $6\sim50$ の芳香族環、Xは置換基、1は $1\sim5$ の整数、mは0~6の整数である。)

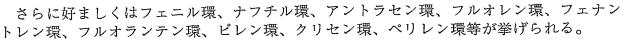
# [0019]

 $Ar^1$  は、具体的には、フェニル環、ナフチル環、アントラセン環、ビフェニレン環、 アズレン環、アセナフチレン環、フルオレン環、フェナントレン環、フルオランテン環、 アセフェナンスリレン環、トリフェニレン環、ピレン環、クリセン環、ナフタセン環、ピ セン環、ペリレン環、ペンタフェン環、ペンタセン環、テトラフェニレン環、ヘキサフェ ン環、ヘキサセン環、ルビセン環、コロネン環、トリナフチレン環等が挙げられる。

#### [0020]

好ましくはフェニル環、ナフチル環、アントラセン環、アセナフチレン環、フルオレン 環、フェナントレン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、ピレン環、クリセン環、 ペリレン環、トリナフチレン環等が挙げられる。

# [0021]



# [0022]

Xは、具体的には、置換もしくは無置換の核炭素数  $6\sim5$ 0の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数  $5\sim5$ 0の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim5$ 0のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim5$ 0のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim5$ 0のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数  $5\sim5$ 0のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数  $5\sim5$ 0のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim5$ 0のカルボキシル基、置換又は無置換のスチリル基、ハロゲン基、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基等である。

# [0023]

#### [0024]

好ましくはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、<math>1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ピフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、<math>0-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、2-フルオレニル基、9,9-ジメチル-2-フルオレニル基、3-フルオランテニル基等が挙げられる。

#### [0025]

置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基の例としては、1-ピロリル 基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニ ル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4 - インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソイ ンドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5 ーイソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3 -フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5 –ベンゾフラニル基、6 –ベンゾフラニル基、7 –ベンゾフラニル基、1 – イソベンゾフ ラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラ ニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、キノリル基、3-キノ リル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノ リル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノ リル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサ リニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カ ルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フ ェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェ ナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナ ンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリ ジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリ ジニル基、1,7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イ ル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基 、1、7-フェナンスロリンー6-イル基、1、7-フェナンスロリン-8-イル基、1 7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリンー4ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー5ーイル基、1,8ーフェ ナンスロリンー6-イル基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナン スロリン-9-イル基、1、8-フェナンスロリン-10-イル基、1、9-フェナンス ロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリ ンー4ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー5ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー 6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イ ル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基 、2,9-フェナンスロリンー5-イル基、2,9-フェナンスロリンー6-イル基、2 9-フェナンスロリンー7ーイル基、2,9-フェナンスロリンー8-イル基、2,9 ーフェナンスロリンー10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェ ナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8-フェナン スロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8-フェナンスロ リン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリ ン-3-イル基、2,7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリン-9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イ ル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノ チアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジ ニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、 4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサ ゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3 -フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、 2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロー ルー5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、 3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピ ロールー4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル -1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、 4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチル3-インドリル基等が 挙げられる。

# [0026]

置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim50$ のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-0 に n-0 に n-0

ル基、2-プロモイソブチル基、1, 2-ジプロモエチル基、1, 3-ジプロモイソプロピル基、2, 3-ジブロモー1 ーブチル基、1, 2, 3-トリプロモプロピル基、1 ードメチル基、1-3ードエチル基、1-3ードエチル基、1-3ードエチル基、1-3ードエチル基、1-3ードエチル基、1-3ードエチル基、1-3ードエチル基、1-3ードイソプロピル基、1-2、1-2、1-2、1-3ードプロピル基、1-3ードー1-3ードーは一ブチル基、1-3ードプロピル基、1-3ードーは一ブチル基、1-3ードプロピル基、1-3ードーは一ブチル基、1-3ードリアミノイソブチル基、1-3ードリアミノプロピル基、1-3ードリアミノプロピル基、1-3ードリアノエチル基、1-3ードリアミノプロピル基、1-3ージシアノエチル基、1-3ージシアノエチル基、1-3ージンアノエチル基、1-3ージンアノエチル基、1-3ージンアノエチル基、1-3ードロエチル基、1-2・3ードロエチル基、1-3ードロイソブチル基、1-2・3ードロエチル基、1-3ードロピル基、1-3ードロピル基、1-1ーニール基、1-2・3ードリニトロプロピル基、1-2・3ードリニトロプロピル基、1-2・3ードリニトロプロピル基、1-2・3ードリニトロプロピル基、1-2・3ードリニトロプロピル基、1-2・3ードリニトロプロピル基、1-2・3ードリニトロズチル基、1-2・3ードリニトロプロピル基、1-2・3ードリニトロズチル基、1-2・3ードリニトロズキル基、1-2・3ードリニトロズルエル基等が挙げられる。

#### [0027]

置換もしくは無置換の炭素数 $1 \sim 50$ のアルコキシ基は-OYで表される基であり、Yの例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、 t - ブチル基、 n - ペンチル基、 n - ヘキシル基、 n - ヘプチ ル基、 n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシ エチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒ ドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1,2,3-トリヒド ロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-ク ロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロローt-ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1 - ブロモエチル基、2 - ブロモエチル基、2 - ブロモイソブチル基、1, 2 - ジブロモエ チル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモーt-ブチル基、1,2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基 、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨードイソプロピル 基、2,3-ジョードーtーブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、アミノメチ ル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジ アミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノーtーブチル基、 1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノ エチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソ プロピル基、2,3-ジシアノーtーブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニ トロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1 2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニトローtーブ チル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

# [0028]

ベンジル基、m-rミノベンジル基、o-rミノベンジル基、p-ニトロベンジル基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p-シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-ヒドロキシー2-フェニルイソプロピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

# [0029]

置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基は-OY'と表され、Y' の例としてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-ア ントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フ ェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、 2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレ ニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-タ ーフェニルー4-イル基、p-ターフェニルー3-イル基、p-ターフェニルー2-イル 基、m-ターフェニルー4-イル基、m-ターフェニルー3-イル基、m-ターフェニル -2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基 、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル -1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4 "ーtーブチルーpーターフェニルー4ーイル基、2ーピロリル基、3ーピロリル基、ビ ラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル 基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、 5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、 3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、 5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾ フラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフ ラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3 ーキノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリル基、7ーキノリル基、8 ーキノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イ ソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キ ノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、 2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニ ル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル 基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基 、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1, 7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7-フェナンスロリンー4ーイル基、1、7ーフェナンスロリンー5ーイル基、1、7ーフェ ナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナン スロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンス ロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリ ンー4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリンー 6-イル基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イ ル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基 、1、9-フェナンスロリン-5-イル基、1、9-フェナンスロリン-6-イル基、1 , 9-フェナンスロリンー7-イル基、1, 9-フェナンスロリンー8-イル基、1, 9 -フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,1 0-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,1 0-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリンー3-イル基、2,9-フェナンスロリンー4-イル基、2,9-フェ ナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナン スロリンー7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロ リン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリ ン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8-フェナンスロリン-10-イ ル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基 、2,7-フェナンスロリンー4-イル基、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2 7-フェナンスロリンー6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7 ーフェナンスロリンー9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェ ナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、 3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェ ノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル 基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジ アゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール -1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2 ーメチルピロールー5-イル基、3-メチルピロールー1-イル基、3-メチルピロール - 2 - イル基、3 - メチルビロール-4 - イル基、3 - メチルピロール-5 - イル基、2 - t - ブチルピロールー4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル)ピロールー1 - イル 基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル1-インドリル基、4t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチル3-イ ンドリル基等が挙げられる。

# [0030]

置換もしくは無置換の核原子数  $5\sim5$  0 のアリールチオ基は-SY"と表され、Y"の 例としてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アン トリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェ ナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2 ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニ ル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ター フェニルー4-イル基、p-ターフェニルー3-イル基、p-ターフェニルー2-イル基 、m-ターフェニルー4-イル基、m-ターフェニルー3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、 p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4, -メチルビフェニルイル基、4" - t - ブチル- p - ターフェニル- 4 - イル基、2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラ ジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基 、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-イ ンドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5 -イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3 -フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5 -ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフ ラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラ ニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリル基、7ーキノリル基、8ー キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソ キノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノ キサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル 基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基 、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、

9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-ア クリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7 -フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7-フ ェナンスロリンー4-イル基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナ ンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンス ロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロ リン-2-イル基、1、8-フェナンスロリン-3-イル基、1、8-フェナンスロリン -4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6 ーイル基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イ ル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル 基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基、 1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェナンスロリン-6-イル基、1, 9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10 -フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10 -フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フ ェナンスロリンー3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナ ンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンス ロリン-7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロリ ン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン -3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5 --イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8-フェナンスロリン-7-イ ル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8-フェナンスロリン-10-イル 基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基、 2, 7-フェナンスロリン-4-イル基、2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリンー6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリンー9ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー10ーイル基、1ーフェナ ジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3 -フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノ キサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基 、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジア ゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロールー 1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロールー5ーイル基、3ーメチルピロールー1ーイル基、3ーメチルピロールー 2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2t ーブチルピロールー4ーイル基、3ー(2ーフェニルプロピル)ピロールー1ーイル基 、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-イ ンドリル基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t ーブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチル3-イン ドリル基等が挙げられる。

# [0031]

置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim50$ のカルボキシル基はは一COOZと表され、Zの例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-ペンデール基、n-ペンデール基、n-ペンデールを表。n-ペンデールを表を表。n-ペンデールを表。n-ペン

# [0032]

置換又は無置換のスチリル基の例としては、2-フェニル-1-ビニル基、2,2-ジフェニル-1-ビニル基、1,2,2-トリフェニル-1-ビニル基等が挙げられる。

# [0033]

ハロゲン基の例としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。

1は、 $1\sim5$ 、好ましくは $1\sim2$ の整数である。mは、 $0\sim6$ 、好ましくは $0\sim4$ の整数である。

#### [0034]

尚  $1 \ge 2$  の時、 1 個の A r  $^1$  はそれぞれ同じでも異なっていても良い。また  $m \ge 2$  の時、 m 個の X はそれぞれ同じでも異なっていても良い。

#### [0035]

式(1)で表わされる化合物の具体例を以下に示す。

# [0036]

発光層に蛍光性化合物をドーパントとし添加し、発光性能を向上させることができる。 ドーパントは、それぞれ長寿命等パント材料として公知のものを用いることが可能であるが、式(2)で示される材料を発光材料のドーパント材料として用いることが好ましい。

# 【化3】

$$Ar^{2} - \left(N_{Ar^{4}}^{Ar^{3}}\right)_{\mathbf{p}} \tag{2}$$

(式中、Ar $^2$  ~Ar $^4$  は置換又は無置換の核炭素数6 ~ 50 の芳香族基、置換又は無置換のスチリル基、pは1 ~ 4 の整数である。)

#### [0037]

置換もしくは無置換の核炭素数  $6\sim5$ 0の芳香族基の例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-アントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、0-フェナントリル基、0-プェナントリル基、0-プェニル基、0-プェニル基、0-プェニルイル基、0-プェニルイル基、0-プェニルイル基、0-プェニルイル基、0-گ、0- アンニールー 0- アンニールー

1-アントリル基、4'ーメチルビフェニルイル基、4"-tーブチル-p-ターフェニ ルー4-イル基、2-フルオレニル基、9,9-ジメチル-2-フルオレニル基、3-フ ルオランテニル基等が挙げられる。

# [0038]

好ましくはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、9ーフェナントリル基、1 ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピ レニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェ ニルイル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、pーtーブチルフェニル基、 2-フルオレニル基、9,9-ジメチル-2-フルオレニル基、3-フルオランテニル基 等が挙げられる。

# [0039]

置換又は無置換のスチリル基の例としては、2-フェニル-1-ビニル基、2,2-ジ フェニルー1-ビニル基、1,2,2-トリフェニルー1-ビニル基等が挙げられる。

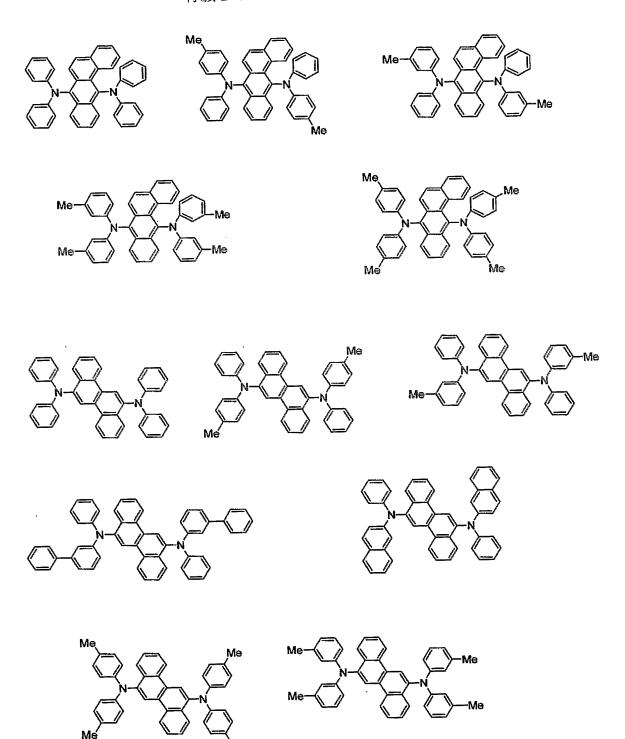
# [0040]

pは1~4の整数である。

尚、 $p \ge 2$ の時、p個の $A r^3$ 、 $A r^4$  はそれぞれ同じでも異なっていても良い。

# [0041]

式(2)で表わされる化合物の具体例を以下に示す。



# [0042]

# (4) 正孔輸送層

本発明では、発光層と正孔注入層の間に正孔輸送層を設けることができる。 正孔輸送層は、より低い電界強度で正孔を発光層に輸送する材料が好ましい。即ち、正孔の移動度が、 $10^4\sim10^6~V/c~m$ の電界印加時に、 $10^{-4}~c~m^2/V$ ・秒以上であると好ましい。

# [0043]

正孔輸送層を形成する材料としては、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、EL素子の正孔輸送層に使用される公知のものの中から任意のもの

を選択して用いることができる。

# [0044]

具体例としては、トリアゾール誘導体(米国特許3,112,197号明細書等参照) 、オキサジアゾール誘導体(米国特許3,189,447号明細書等参照)、イミダゾー ル誘導体(特公昭37-16096号公報等参照)、ポリアリールアルカン誘導体(米国 特許3,615,402号明細書、同第3,820,989号明細書、同第3,542, 544号明細書、特公昭45-555号公報、同51-10983号公報、特開昭51-93224号公報、同55-17105号公報、同56-4148号公報、同55-10 8667号公報、同55-156953号公報、同56-36656号公報等参照)、ピ ラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体(米国特許第3,180,729号明細書、同第4 , 278, 746号明細書、特開昭55-88064号公報、同55-88065号公報 、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同56-80051号公報 、同56-88141号公報、同57-45545号公報、同54-112637号公報 、同55-74546号公報等参照)、フェニレンジアミン誘導体(米国特許第3,61 5,404号明細書、特公昭51-10105号公報、同46-3712号公報、同47 -25336号公報、特開昭54-53435号公報、同54-110536号公報、同 54-119925号公報等参照)、アリールアミン誘導体(米国特許第3,567,4 50号明細書、同第3,180,703号明細書、同第3,240,597号明細書、同 第3,658,520号明細書、同第4,232,103号明細書、同第4,175,9 61号明細書、同第4,012,376号明細書、特公昭49-35702号公報、同3 9-27577号公報、特開昭55-144250号公報、同56-119132号公報 、同56-22437号公報、西独特許第1,110,518号明細書等参照)、アミノ 置換カルコン誘導体(米国特許第3,526,501号明細書等参照)、オキサゾール誘 導体 (米国特許第3, 257, 203号明細書等に開示のもの)、スチリルアントラセン 誘導体(特開昭56-46234号公報等参照)、フルオレノン誘導体(特開昭54-1 10837号公報等参照)、ヒドラゾン誘導体(米国特許第3,717,462号明細書 、特開昭54-59143号公報、同55-52063号公報、同55-52064号公 報、同55-46760号公報、同55-85495号公報、同57-11350号公報 、同57-148749号公報、特開平2-311591号公報等参照)、スチルベン誘 導体(特開昭61-210363号公報、同第61-228451号公報、同61-14 642号公報、同61-72255号公報、同62-47646号公報、同62-366 74号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-9345 5号公報、同60-94462号公報、同60-174749号公報、同60-1750 52号公報等参照)、シラザン誘導体(米国特許第4,950,950号明細書)、ポリ シラン系(特開平2-204996号公報)、アニリン系共重合体(特開平2-2822 63号公報)、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリゴマー (特にチオフェンオリゴマー) 等を挙げることができる。

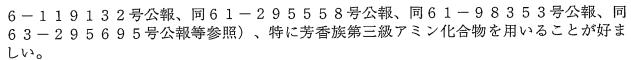
#### [0045]

正孔輸送層は上述した化合物を、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により形成することができる。正孔輸送層の膜厚は特に制限されないが、好ましくは5 nm $\sim 5$   $\mu$  m、特に好ましくは5  $\sim 4$  0 nmである。正孔輸送層は上述した材料の一種又は二種以上からなる一層で構成されてもよい。また、別種の化合物からなる正孔輸送層を積層したものであってもよい。

# [0046]

#### (5) 正孔注入層

正孔注入層の材料としては正孔輸送層と同様の材料を使用することができるが、ポルフィリン化合物(特開昭63-2956965号公報等に開示のもの)、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物(米国特許第4,127,412号明細書、特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同5



#### [0047]

また米国特許第5,061,569号に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有する、例えば4,4'ービス  $(N-(1-t)7+\nu)-N-7$ エニルアミノ)ビフェニル (以下NPDと略記する)、また特開平4-308688号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが3つスターバースト型に連結された4,4',4"ートリス (N-(3-x)7)-N-7エニルアミノ)トリフェニルアミン(以下MTDATAと略記する)等を挙げることができる。

# [0048]

また芳香族ジメチリディン系化合物の他、p型Si、p型Si C等の無機化合物も正孔注入層の材料として使用することができる。また有機半導体層も正孔注入層の一部であるが、これは発光層への正孔注入又は電子注入を助ける層であって、 $10^{-10}$  S/c m以上の導電率を有するものが好適である。このような有機半導体層の材料としては、含チオフェンオリゴマーや特開平8-193191号公報に開示してある含アリールアミンオリゴマー等の導電性オリゴマー、含アリールアミンデンドリマー等の導電性デンドリマー等を用いることができる。

# [0049]

正孔注入層は上述した化合物を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、L B法等の公知の方法により形成することができる。

正孔注入層としての膜厚は、陽極の成膜時のダメージを回避するために、 $40 \text{ nm} \sim 1000 \text{ nm}$ にすることが好ましい。より好ましくは $60 \sim 300 \text{ nm}$ 、さらに好ましくは $100 \sim 200 \text{ nm}$ である。

#### [0050]

正孔注入層は上述した材料の一種又は二種以上からなる一層で構成されてもよい。又は、前記正孔注入層とは別種の化合物からなる正孔注入層を積層したものであってもよい。

#### [0051]

#### (6) 電子輸送層

本発明では、陰極と発光層の間に電子輸送層を設けることができる。

電子輸送層は数 n m  $\sim$  数  $\mu$  m の 膜厚で 適宜 選ばれるが、  $1~0^4~\sim 1~0^6~V/c$  m の 電界 印加時に 電子 移動 度が  $1~0^{-5}~c$  m  $^2/V$  s 以上であるものが 好ましい。

#### [0052]

電子輸送層に用いられる材料としては、8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属 錯体が好適である。

上記8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシン(一般に8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物が挙げられる。

#### [0053]

例えば発光材料の項で記載したAlqを電子注入層として用いることができる。

#### [0054]

一方オキサジアゾール誘導体としては、下記の式で表される電子伝達化合物が挙げられる。

$$Ar^{5}$$
 $Ar^{6}$ 
 $Ar^{7}$ 
 $Ar^{8}$ 
 $Ar^{10}$ 
 $Ar^{11}$ 
 $Ar^{11}$ 
 $Ar^{12}$ 
 $Ar^{13}$ 

(式中、A r  $^{5}$  , A r  $^{6}$  , A r  $^{7}$  , A r  $^{9}$  , A r  $^{1}$   $^{0}$  , A r  $^{1}$   $^{3}$  はそれぞれ置換又は無置 換のアリール基を示し、それぞれ互いに同一であっても異なっていてもよい。またAr<sup>8</sup> , $\mathbf{A} \mathbf{r}^{1}$  , $\mathbf{A} \mathbf{r}^{1}$  は置換又は無置換のアリーレン基を示し、それぞれ同一であっても 異なっていてもよい)

# [0055]

ここでアリール基としてはフェニル基、ビフェニル基、アントラニル基、ペリレニル基 、ピレニル基が挙げられる。またアリーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基、ビ フェニレン基、アントラニレン基、ペリレニレン基、ピレニレン基等が挙げられる。また 置換基としては炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコキシ基又はシアノ 基等が挙げられる。この電子伝達化合物は薄膜形成性のものが好ましい。

# [0056]

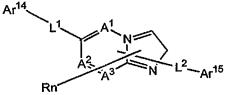
上記電子伝達性化合物の具体例としては下記のものを挙げることができる。

# 【化6】

[0057]

下記式で表される含窒素複素環誘導体

# 【化7】



(式中、A<sup>1</sup> ~ A<sup>3</sup> は、窒素原子又は炭素原子である。

Rは、置換基を有していてもよい炭素数  $6\sim60$ のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数  $3\sim60$ のヘテロアリール基、炭素数  $1\sim20$ のアルキル基、炭素数  $1\sim20$ のアルコキシ基であり、nは 0 から 5 の整数であり、nが 2 以上の整数であるとき、複数の 1 Rは 1 以上の整数であるとき、複数の 1 以上の要数であるとき、複数の 1 以上の

また、隣接する複数のR基同士で互いに結合して、置換又は未置換の炭素環式脂肪族環 、あるいは、置換又は未置換の炭素環式芳香族環を形成していてもよい。

 $Ar^{1/4}$  は、置換基を有していてもよい炭素数  $6\sim60$ のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数  $3\sim60$ のヘテロアリール基である。

 $Ar^{15}$ は、水素原子、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $1\sim20$ のハロアルキル基、炭素数 $1\sim20$ のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 $6\sim60$ のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数 $3\sim60$ のヘテロアリール基である。

ただし、 $A r^{1/4}$ 、 $A r^{1/5}$  のいずれか一方は置換基を有していてもよい炭素数 1/0 0 の縮合環基、置換基を有していてもよい炭素数 3 0 0 のヘテロ縮合環基である。

 $L^1$ 、 $L^2$  は、それぞれ単結合、置換基を有していてもよい炭素数  $6\sim 60$  の縮合環、置換基を有していてもよい炭素数  $3\sim 60$  のヘテロ縮合環又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基である。)

#### [0058]

下記式で表される含窒素複素環誘導体

 $HAr - L^{3} - Ar^{1} - Ar^{1} - Ar^{1}$ 

(式中、HArは、置換基を有していても良い炭素数3~40の含窒素複素環であり、

 $L^3$ は、単結合、置換基を有していてもよい炭素数  $6\sim60$ のアリーレン基、置換基を有していてもよい炭素数  $3\sim60$ のヘテロアリーレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、

 $A r^{16}$  は、置換基を有していてもよい炭素数  $6 \sim 60$  の 2 価の芳香族炭化水素基であり、

Ar<sup>17</sup>は、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール基又は、

置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロアリール基である。)

#### [0059]

特開平第09-087616号公報に示されている、下記式で表されるシラシクロペンタジエン誘導体を用いた電界発光素子

#### 【化8】

$$R^3$$
  $R^2$   $R^4$   $R^4$   $R^1$   $R^2$   $R^2$ 

(式中、 $Q^1$  及び $Q^2$  は、それぞれ独立に炭素数1から6までの飽和若しくは不飽和の炭化水素基、アルコキシ基、アルケニルオキシ基、アルキニルオキシ基、ヒドロキシ基、置換若しくは無置換のアリール基、置換若しくは無置換のヘテロ環又は $Q^1$  と $Q^2$  が結合して飽和又は不飽和の環を形成した構造であり、 $R^1 \sim R^4$  は、それぞれ独立に水素、ハロ

ゲン、置換もしくは無置換の炭素数 1 から 6 までのアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、パーフルオロアルキル基、パーフルオロアルコキシ基、アミノ基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、アルフォニルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、スルフィニル基、スルフォニル基、スルファニル基、シリル基、カルバモイル基、アリール基、ヘテロ環基、アルケニル基、アルキニル基、ニトロ基、ホルミル基、ニトロソ基、ホルミルオキシ基、イソシアノ基、シアネート基、イソシアネート基、チオシアネート基、イソチオシアネート基もしくはシアノ基又は隣接した場合には置換若しくは無置換の環が縮合した構造である。)

[0060]

特開平第09-194487号公報に示されている下記式で表されるシラシクロペンタジエン誘導体

【化9】

(式中、 $Q^3$  及び $Q^4$  は、それぞれ独立に炭素数1から6までの飽和もしくは不飽和の炭 化水素基、アルコキシ基、アルケニルオキシ基、アルキニルオキシ基、置換もしくは無置 換のアリール基、置換もしくは無置換のヘテロ環又はQ³とQ⁴が結合して飽和もしくは 不飽和の環を形成した構造であり、 $R^5 \sim R^8$ は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、置換 もしくは無置換の炭素数1から6までのアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、 パーフルオロアルキル基、パーフルオロアルコキシ基、アミノ基、アルキルカルボニル基 、アリールカルボニル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アゾ 基、アルキルカルボニルオキシ基、アリールカルボニルオキシ基、アルコキシカルボニル オキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、スルフィニル基、スルフォニル基、スル ファニル基、シリル基、カルバモイル基、アリール基、ヘテロ環基、アルケニル基、アル キニル基、ニトロ基、ホルミル基、ニトロソ基、ホルミルオキシ基、イソシアノ基、シア ネート基、イソシアネート基、チオシアネート基、イソチオシアネート基、もしくはシア ノ基又は隣接した場合には置換もしくは無置換の環が縮合した構造である(但し、R<sup>5</sup>及  $\ddot{U}$  R  $^8$  がフェニル基の場合、Q  $^3$  及びQ  $^4$  は、アルキル基及びフェニル基ではなく、R  $^5$ 及び $\mathbb{R}^8$  がチエニル基の場合、 $\mathbb{Q}^3$  及び $\mathbb{Q}^4$  は、一価炭化水素基を、 $\mathbb{R}^6$  及び $\mathbb{R}^7$  は、ア ルキル基、アリール基、アルケニル基又はR<sup>6</sup>とR<sup>7</sup>が結合して環を形成する脂肪族基を 同時に満たさない構造であり、 $R^5$  及び $R^8$  がシリル基の場合、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $Q^3$  及びQ $^4$  は、それぞれ独立に、炭素数1から6の一価炭化水素基又は水素原子でなく、 $R^5$ 及び  $\mathbb{R}^6$  でベンゼン環が縮合した構造の場合、 $\mathbb{Q}^3$  及び $\mathbb{Q}^4$  は、アルキル基及びフェニル基で はない。))

[0061]

特再第2000-040586号公報に示されている下記式で表されるボラン誘導体

【化10】

$$\begin{pmatrix}
R^{10} & Q^{5} & Q^{7} & Q^{8} \\
R^{11} & Q_{6} & R^{12} & R^{16}
\end{pmatrix}_{R}$$

$$R^{13} & R^{14}$$

(式中、R $^9$ ~R $^1$ 6及びQ $^8$ は、それぞれ独立に、水素原子、飽和もしくは不飽和の炭化水素基、芳香族基、ヘテロ環基、置換アミノ基、置換ボリル基、アルコキシ基又はアリールオキシ基を示し、Q $^5$ 、Q $^6$ 及びQ $^7$ は、それぞれ独立に、飽和もしくは不飽和の炭化水素基、芳香族基、ヘテロ環基、置換アミノ基、アルコキシ基又はアリールオキシ基を示し、Q $^7$ とQ $^8$ の置換基は相互に結合して縮合環を形成してもよく、 $^5$ 、 $^6$  及び $^6$  及び $^6$  で示し、 $^6$  が以上の場合、Q $^7$  は異なってもよい。但し、 $^6$  ない。Q $^6$  及び $^6$  ながメチル基であって、 $^6$  が水素原子又は置換ボリル基の場合、及び $^6$  が水素原子又は置換ボリル基の場合を含まない。)

[0062]

特開平10-088121に示されている下記式で示される化合物

【化11】

(式中、 $Q^9$  ,  $Q^{1\,0}$  は、それぞれ独立に、下記式(3)で示される配位子を表し、 $L^4$  は、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のシクロア ( $R^{1\,7}$  は水素原子、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のシクロアルキル基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換の複素環基である。)又は-O-G a  $-Q^{1\,1}$  ( $Q^{1\,2}$ ) ( $Q^{1\,1}$  及び $Q^{1\,2}$  は、 $Q^9$  及び $Q^{1\,0}$  と同じ意味を表す。)で示される配位子を表す。)

【0063】 【化12】

$$A^{4}$$
 $N$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 
 $A^{5}$ 

(式中、環 $A^4$  及び $A^5$  は、置換基を有してよい互いに縮合した6 員アリール環構造であ

この金属錯体はn型半導体としての性質が強く、電子注入能力が大きい。さらには、錯体形成時の生成エネルギーも低いために、形成した金属錯体の金属と配位子との結合性も強固になり、発光材料としての蛍光量子効率も大きくなっている。

[0064]

上記式の配位子を形成する環A 4 及びA 5 の置換基の具体的な例を挙げると、塩素、臭 素、ヨウ素、フッ素のハロゲン原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、se c ーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基 、ステアリル基、トリクロロメチル基等の置換もしくは未置換のアルキル基、フェニル基 、ナフチル基、3-メチルフェニル基、3-メトキシフェニル基、3-フルオロフェニル 基、3-トリクロロメチルフェニル基、3-トリフルオロメチルフェニル基、3-ニトロ フェニル基等の置換もしくは未置換のアリール基、メトキシ基、nーブトキシ基、ter tーブトキシ基、トリクロロメトキシ基、トリフルオロエトキシ基、ペンタフルオロプロ ポキシ基、2,2,3,3ーテトラフルオロプロポキシ基、1,1,1,3,3,3ーへ キサフルオロー2ープロポキシ基、6-(パーフルオロエチル)へキシルオキシ基等の置 換もしくは未置換のアルコキシ基、フェノキシ基、pーニトロフェノキシ基、pーter tーブチルフェノキシ基、3ーフルオロフェノキシ基、ペンタフルオロフェニル基、3ー トリフルオロメチルフェノキシ基等の置換もしくは未置換のアリールオキシ基、メチルチ オ基、エチルチオ基、tertーブチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、トリ フルオロメチルチオ基等の置換もしくは未置換のアルキルチオ基、フェニルチオ基、pー ニトロフェニルチオ基、ptert-ブチルフェニルチオ基、3-フルオロフェニルチオ 基、ペンタフルオロフェニルチオ基、3ートリフルオロメチルフェニルチオ基等の置換も しくは未置換のアリールチオ基、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、メチルアミノ基、ジエ チルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジプロピルアミノ基、ジブチルアミ ノ基、ジフェニルアミノ基等のモノ又はジ置換アミノ基、ビス(アセトキシメチル)アミ ノ基、ビス(アセトキシエチル)アミノ基、ビスアセトキシプロピル)アミノ基、ビス( アセトキシブチル)アミノ基等のアシルアミノ基、水酸基、シロキシ基、アシル基、メチ ルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基、ジエチルカルバモ イル基、プロイピルカルバモイル基、ブチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基等 のカルバモイル基、カルボン酸基、スルフォン酸基、イミド基、シクロペンタン基、シク ロヘキシル基等のシクロアルキル基、フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、アントラ ニル基、フェナントリル基、フルオレニル基、ピレニル基等のアリール基、ピリジニル基 、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、トリアジニル基、インドリニル基、 キノリニル基、アクリジニル基、ピロリジニル基、ジオキサニル基、ピペリジニル基、モ ルフォリジニル基、ピペラジニル基、トリアチニル基、カルバゾリル基、フラニル基、チ オフェニル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、チアゾリ ル基、チアジアゾリル基、ベンゾチアゾリル基、トリアゾリル基、イミダゾリル基、ベン ゾイミダゾリル基、プラニル基等の複素環基等がある。また、以上の置換基同士が結合し てさらなる6員アリール環もしくは複素環を形成しても良い。

#### [0065]

# (7) 電子注入層

本発明においては陰極と電子注入層の間又は陰極と発光層の間に絶縁体や半導体からなる電子注入層を設けることができる。このような電子注入層を設けることで、電流のリークを有効に防止して、電子注入性の向上が図られる。

絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、酸化珪素、酸化ゲルマニウム、窒化珪素、窒化ホウ素、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化バナジウム等の金属化合物を単独又は組み合わせて使用するのが好ましい。これらの金属化合物の中でもアルカリ金属カルコゲナイドやアルカリ土類金属のカルコゲナイドが電子注入性の点で好ましい。好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、Li2O、LiO、Na2S 、Na2S e 及びNaOが挙げられる。好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドとしては、CaO、BaO、SrO、BeO、BaS、及びCaS e が挙げられる。アルカリ金属のハロゲン化物としては、LiF、NaF、KF、LiCI 、KC1 及びNaC1 等を挙げることができる。アルカリ土類金属のハロゲン化物としては、CaF2 、BaF2、SrF2 、MgF2 及びBeF2 等

のフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

# [0066]

#### [0067]

電子注入層は、微結晶又は非晶質であることが好ましい。均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができるからである。

尚、2種以上の電子注入層を積層して使用してもよい。

# [0068]

#### (8) 還元性ドーパント

本発明では、電子を輸送する領域又は陰極と有機層の界面領域に、還元性ドーパントを含有させることができる。還元性ドーパントとは、電子輸送性化合物を還元ができる物質をいう。従って、還元性を有するものであれば、様々なものが用いることができる。例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のアルカリ土類金属の砂化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、希土類金属の酸化物又は希土類金属の内機錯体等を好適に使用することができる。

好ましい還元性ドーパントとしては、Na(仕事関数:2.36 e V)、K(仕事関数:2.28 e V)、Rb(仕事関数:2.16 e V)及びCs(仕事関数:1.95 e V)等のアルカリ金属や、Ca(仕事関数:2.9 e V)、Sr(仕事関数:2.0~2.5 e V)、及びBa(仕事関数:2.52 e V)等のルカリ土類金属が挙げられる。これらのなかで、K、Rb及びCsが好く、より好ましくは、Rb又はCsであり、さらに好ましのは、Csである。尚、これら2種以上のアルカリ金属の組合わせも好ましく、Csを含んだ組み合わせ、例えば、CsとNa、CsとK、CsとRbあるいはCsとNaとKとの組み合わせは特に好ましい。

# [0069]

#### (9) 陰極

陰極としては仕事関数の小さい(4 e V以下)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましい。具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム・銀合金、アルミニウム/酸化アルミニウム、アルミニウム・リチウム合金、インジウム、希土類金属等が挙げられる。

# [0070]

この陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により薄膜を形成させる ことにより、作製することができる。

発光層からの発光を陰極側から取り出す場合には、陰極の発光に対する透過率は10%より大きくすることが好ましい。より好ましくは、30%以上、さらに好ましくは50%以上である。

# [0071]

陰極シート抵抗は $1000\Omega$ / $\square$ 以下が好ましい。より好ましくは。 $800\Omega$ / $\square$ 、さらに好ましくは、 $600\Omega$ / $\square$ である

膜厚は特に制限はないが、 $10 \text{ nm} \sim 1 \mu \text{ m}$ が好ましく、より好ましくは $50 \sim 200 \text{ nm}$ である。

尚、陽極側から発光を取りだす場合には、陰極を反射電極にすることが好ましい。

#### [0072]

#### (10) 金属酸化物

正孔注入層に対する金属酸化物の添加量は $0.01\sim50$ atm%であることが好ましい。より好ましくは、 $0.05\sim30$ atm%、さらに好ましくは、 $0.1\sim10$ atm%である。

[0073]

金属酸化物は、長期周期律表3~13族の金属元素の酸化物が好ましい。これらの中で も酸化モリブデン、酸化バナジウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化亜鉛、酸 化アルミニウムが好適である。

# [0074]

金属酸化物を含む正孔注入層を形成する方法としては、有機EL素子作製に用いられる ような公知の方法を用いることができる。例えば、蒸着、スピンコート、スパッタリング 、インクジェット等がある。

蒸着法により形成する場合は、三酸化モリブデンや五酸化バナジウム等が好適に用いら れる。

# [0075]

#### (11) 絶縁層

有機ELは超薄膜に電界を印可するために、リークやショートによる画素欠陥が生じや すい。これを防止するために、陰極と有機物層の間に絶縁性の薄膜層を挿入することが好 ましい。

# [0076]

絶縁層に用いられる材料としては例えば酸化アルミニウム、弗化リチウム、酸化リチウ ム、弗化セシウム、酸化セシウム、酸化マグネシウム、弗化マグネシウム、酸化カルシウ ム、弗化カルシウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、酸化珪素、酸化ゲルマニウム、窒 化珪素、窒化ホウ素、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化バナジウム等が挙げられる

これらの混合物や積層物を用いてもよい。

# [0077]

# (12) 保護層

保護層は陽極を形成する際に、有機層を保護するために形成する。

通常は光の透過率が大きい、Ag, Au等の金属やそれらの合金が用いられる。これら 以外にも上記目的を達成するために、半導体や絶緑体を用いても良い。

#### [0078]

具体的には、絶緑層で例示した材料や、金属酸化物で例示した材料が好適の用いられる 。半導体の例としては、CdSe, CdS, ZnS, ZnSeが挙げられる。

保護層はこれら材料を単体で用いても、またこれらを混合して用いても良い。またこれ ら材料に、他の用途で用いられる材料を混合して用いても良い。

保護層は光の透過率を上げるために、通常数nm~数十nmの膜厚で形成するが、特に 好ましくは1~10nmである。

# [0079]

# (13) 有機EL素子の作製例

基板上に陰極/電子輸送層/発光層/正孔注入層/陽極が順次設けられた構成の有機E L素子の作製例をあげる。

基板上に陰極材料からなる薄膜を1μm以下、好ましくは10~200 nmの範囲の膜 厚になるように蒸着やスパッタリング等の方法により形成して陰極を作製する。次にこの 陰極上に電子輸送層を設ける。電子輸送層の形成は、に真空蒸着法、スピンコート法、キ ャスト法、LB法等の方法等により行うことができるが、均質な膜が得られやすく、かつ ピンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸 着法により電子輸送層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合物(電子輸送層の材 料)、目的とする電子輸送層の結晶構造や再結合構造等により異なるが、一般に蒸着源温 度50~450℃、真空度10<sup>-7</sup>~10<sup>-3</sup> torr、蒸着速度0.01~50nm/ 秒、基板温度-50~300℃、膜厚5nm~5μmの範囲で適宜選択することが好まし 6.4

# [0080]

次に電子輸送層上に発光層を設ける発光層の形成も、所望の有機発光材料を用いて真空 出証特2005-3018234 蒸着法、スパッタリング、スピンコート法、キャスト法等の方法により有機発光材料を薄 膜化することにより形成できるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが発生しに くい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸着法により発光層を形 成する場合、その蒸着条件は使用する化合物により異なるが、一般的に電子輸送層と同じ ような条件範囲の中から選択することができる。

# [0081]

次にこの発光層上に正孔注入層を設ける。電子輸送層、発光層と同様、均質な膜を得る 必要から真空蒸着法により形成することが好ましい。蒸着条件は電子輸送層、発光層と同 様の条件範囲から選択することができる。

#### [0082]

この正孔注入材料の上に保護層を数nm~数十nm形成する。この保護層は様々な方法 で成膜できるが、具体的には真空蒸着、スパッタリング、電子ビーム蒸着等である。真空 蒸着法により保護層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合物(正孔注入層の材料 )、目的とする保護層の結晶構造や再結合構造等により異なるが、一般に蒸着源温度50 0~1000℃、真空度10<sup>-7</sup>~10<sup>-3</sup> torr、蒸着速度0.01~50nm/秒 、基板温度−50~300℃、膜厚1nm~20nmの範囲で適宜選択することが好まし

最後に陽極を積層して有機EL素子を得ることができる。

# [0083]

陽極は金属から構成されるもので、蒸着法、スパッタリングを用いることができる。し かし下地の有機物層を製膜時の損傷から守るためには真空蒸着法が好ましい。

#### [0084]

これまで記載してきた有機EL素子の作製は一回の真空引きで一貫して陰極から陽極ま で作製することが好ましい。

# [0085]

尚、本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着 法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機EL素 子に用いる、有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE法)あるいは溶媒に解か した溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、 ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

# [0086]

本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎる とピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪 くなるため、通常は数ηmから1μmの範囲が好ましい。

#### 【実施例】

# [0087]

#### 実施例1

25mm×75mm×1.1mm厚のガラス基板 (ジオマティック社製) をイソプロピ ルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。

# [0088]

洗浄後のガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、真空蒸着装置内に入れ、 金属A1を150nm蒸着し、金属陰極を形成した。

次にこの陰極上に、電子注入層としてLiFを1nm蒸着した。

次に膜厚20nmのAlqを蒸着し成膜した。これは、電子輸送層として機能する。

#### [0089]

次にこの電子輸送層上に膜厚40nmの下記のH1を蒸着し成膜した。同時に発光分子 として、下記のドーパントD1を共蒸着した。蒸着比はH1:D1=重量比40:2で蒸 着した。この膜は、発光層として機能する。

# [0090]

次にこの発光層上に膜厚20nmのN, N, N', トプトラ(4ービフェニル)ー 出証特2005-3018234 ジアミノビフェニレン層(以下「TBDB層」)を成膜した。この膜は正孔輸送層として 機能する。

# [0091]

さらにこの正孔輸送層上にTBDBと三酸化モリブデンを共蒸着した。蒸着の比率はTBDB60nmに対し、三酸化モリブデンを蒸着した層が3nm成膜される蒸着速度比率で成膜した。膜の厚みは60nmであった。この膜は正孔注入層として機能する。

# [0092]

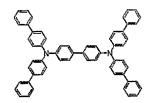
次にこの正孔注入層上に、三酸化モリブテンを抵抗加熱ボートを用いて加熱し、5 nm 膜を製膜した。この膜は保護層に該当する。

最後にIZOを室温でスパッタリングすることにより、保護膜上に150nm蒸着し、透明陽極を形成し有機EL発光素子を形成した。

# [0093]

この有機EL素子に $10\,mA/c\,m^2$  流すときに必要な電圧と、初期輝度1,  $000\,n$  i t からの半減寿命を表に示す。

# 【0094】

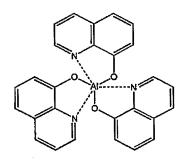


TBDB



H 1

D 1



Alq

# 実施例2

実施例1で保護層を形成せず、正孔注入層の厚みを120nmにした以外は全く同様に して有機EL素子を作製した。

この有機EL素子に $10mA/cm^2$ 流すときに必要な電圧と、初期輝度1, 000n i t からの半減寿命を表に示す。

#### [0096]

#### 比較例1

実施例1で正孔注入層の金属酸化物を共蒸着しなかった以外は全く同様にして有機EL 素子を作製した。

この有機EL素子に10 mA/c m<sup>2</sup> 流すときに必要な電圧と、初期輝度1, 000 n i t からの半減寿命を表に示す。

# [0097]

#### 【表1】

	駆動電圧 (@10mA/cm²)	半減寿命 (L O = 1,000nit)
実施例 1	5.8 V	6,200 h
実施例2	6.1 V	5,800 h
比較例1	7.1 V	4,300 h

# 【産業上の利用可能性】

#### [0098]

本発明の有機EL素子及び有機EL表示装置は、民生用及び工業用のディスプレイ、具体的には、携帯電話、PDA、カーナビ、モニター、TV等に使用できる。

#### 【図面の簡単な説明】

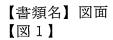
#### [0099]

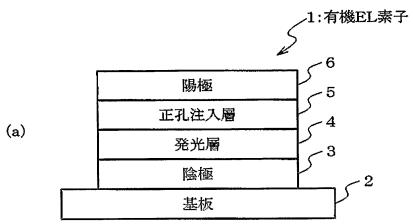
【図1】本発明の有機EL素子の実施形態を示す図である

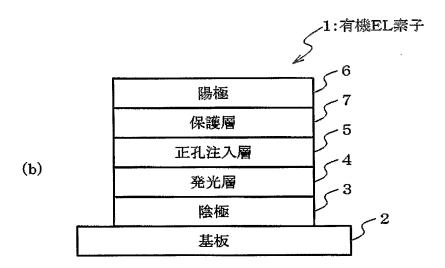
#### 【符号の説明】

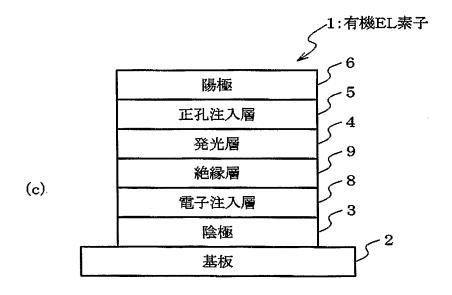
#### [0100]

- 1 有機EL素子
- 2 基板
- 3 陰極
- 4 発光層
- 5 正孔注入層
- 6 陽極
- 7 保護層
- 8 電子注入層
- 9 絶縁層









【書類名】要約書

【要約】

【課題】 寿命の長い有機EL素子及び有機EL表示装置を提供する。

【解決手段】 基板2上に、少なくとも陰極3、発光層4、正孔注入層5、及び陽極6をこの順に積層し、正孔注入層5が金属酸化物を含む有機EL素子1。金属酸化物の例として、酸化モリブテン、酸化バナジウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウムが挙げられる。

【選択図】 図1

特願2004-062772

出願人履歴情報

識別番号

[000183646]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月 8日 新規登録

住所

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

氏 名

出光興産株式会社